

コース名	実践半導体プロセス技術	コース番号	CE101	開講日	8/2(木)・3(金)
●内容	<ol style="list-style-type: none"> 1.電子デバイス(ダイオード、バイポーラ)について 2.MOSデバイス、CMOSロジックICについて 3.MEMSデバイス・センサデバイスについて 4.半導体プロセスについて(TEG設計なども) 5.センサデバイスを使った事例(生体計測等) 				
●目的	<ul style="list-style-type: none"> ・半導体・MEMSの製造法を理解する ・センサデバイスの構造動作を理解する ・半導体・MEMSセンサの使い方を理解する 				
使用機器					
持参品	筆記用具	定員	10名	受講料	10,000円
講習時間	滋賀職業能力開発短期大学校(9:00~17:30)				

